**Храмцовский, Игорь Анатольевич. Эллипсометрия неоднородных слоев и шероховатых поверхностей оптических элементов : автореферат дис. ... кандидата технических наук : 05.11.07 / Санкт-Петербургский гос. ин-т точной механики и оптики.- Санкт-Петербург, 1998.- 25 с.: ил. РГБ ОД, 9 98-9/255-8**